

京都大学成長戦略本部
(学際融合教育研究推進センターナノテクノロジーハブ拠点ユニット)
特定専門業務職員（特定有期雇用教職員） 募集要項

令和7年7月3日

職 種	特定専門業務職員
募集人員	若干名
所 属 先 及 び 勤務場所	京都大学成長戦略本部（学際融合教育研究推進センターナノテクノロジーハブ拠点ユニット） 大学が在宅勤務を許可又は命じた場合は自宅等 所在地：〒606-8501 京都市左京区吉田本町 工学部物理系校舎 （京都大学吉田キャンパス）
職務内容	本拠点は次世代マテリアル研究開発用の先端微細加工装置群（約90台の半導体微細加工装置）を有し、大学・企業等の研究開発者が装置を有償で利用しています。本拠点において文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ事業（令和3年度から10年間）を実施、推進するため下記の業務に特定専門業務職員として従事していただきます。 拠点の微細加工装置を全国の産官学の研究者・技術者に利用していただくための技術支援業務、および装置の利用によって得られる加工・プロセスデータの収集、構造化の業務を実施する。具体的には以下の業務が想定される。 ○ 微細加工装置、分析評価装置の管理、保守、利用者への使用法指導、代行によるプロセス実施、新規プロセス技術開発 ○ プロセスデータの収集、データベース構築、蓄積に関する技術開発 ○ ナノテクノロジーハブ拠点における 微細加工設備供用拠点業務 注）職務担当は応募者の経験・希望を考慮して話し合いのうえ決定する。 《参考》 京都大学学際融合教育研究推進センターナノテクノロジーハブ拠点ユニット： http://www.mnhub.cpier.kyoto-u.ac.jp マテリアル先端リサーチインフラ事業：https://nanonet.go.jp/ なお、本職務を担当する特定専門業務職員には、「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」が適用されます。
応募資格	《必要条件》 ・ マテリアル（材料創製・加工プロセス・デバイス設計評価）分野における研究、開発、あるいは研究支援、技術に関する知識あるいは業務経験があること。分野の例：半導体、センサ、バイオ、光学素子、マイクロ流体素子、金属、誘電体、高分子、複合材料 （微細）加工・プロセス・実装技術

	・パソコン（パワーポイント、エクセル、ワード、電子メール等）の操作能力を有すること。 «あれば望ましい資格・スキル・経験等» ・プログラミング（言語は特に指定はしないが、python やデータベース言語の経験があれば好ましい）、人工知能、機械学習に関するプログラミングの知識、経験。 ・学内外の利用者とのコミュニケーションスキル、簡単な英会話
期待する人物像等	・本拠点の業務内容に興味と関心を持ち、その発展に貢献しようという熱意のある方 ・本拠点の利用者および本拠点の職員との調整等を円滑に行うことができるコミュニケーション能力を有する方 ・チームワークを大切にして業務に取り組むことができる方
試用期間	あり（6か月）
雇用期間	決定し次第～令和8年3月31日（雇用期間満了後、更新する場合あり） ※ただし、最長プロジェクト終了（令和13年3月31日）まで。 ※契約の更新は、契約期間満了時の業務量、勤務成績、態度、能力、従事している業務の進捗状況、経営状況、雇用されている外部資金の受け入れ状況等を勘案して判断する。
勤務形態	月曜日～金曜日（週5日） 8：30～17：15（休憩時間 12：00～13：00） ※ただし、必要に応じて超過勤務等を命じる場合があります。 休日：土・日曜日、祝日、年末年始、創立記念日 その他、本学の規程に基づき年次有給休暇を付与。
給与・手当等	本学支給基準に基づき、能力・経験により決定（年俸、月額制） （諸手当（超過勤務手当除く）・通勤手当・賞与・退職手当等の支給はなし） 参考俸給月額：35万円～55万円（予定）
社会保険	文部科学省共済組合、厚生年金、雇用保険及び労災保険に加入
応募方法及び必要書類	以下の応募書類（様式自由）を郵便又はEメールにて、下記宛にご提出ください。 （1）写真貼付の履歴書 ※ 学歴及び職歴のほか、連絡先（住所・電話番号・E-mail アドレス）を忘れず記入すること。ご連絡は、ご記入頂いた連絡先に行います。 （2）経歴書 これまでの業務・業績等の説明を A4 用紙 1 枚程度に記載 «郵便の場合» 封筒の表に「<u>京都大学学際融合教育研究推進センターナノテクノロジーハブ拠点ユニット 特定専門業務職員・応募</u>」と<u>朱書き</u>願います。 なお、郵送等した書類が本学に到着しているかどうかの個別の問合せには応じませんので、各自で郵便追跡サービスなどをご利用ください。

	«Eメールの場合» メールの件名は「<u>京都大学学際融合教育研究推進センターナノテクノロジーハブ拠点ユニット 特定専門業務職員・応募（氏名）</u>」としてください。 なお、応募書類はPDFにてご送付ください。
応募締切	適任者が見つかり次第、締め切ります。
選考方法	書類審査の後、審査通過者に面接を行います。面接の詳細については対象者のみ連絡します。 ※ 面接の日時等の詳細は対象者に電話又は電子メールでご連絡します。 なお、面接場所は京都大学吉田キャンパスとなります。 ※ 面接時の交通費・宿泊費等は自己負担となりますので、予めご了承ください。
書類提出先 及 び お問い合わせ先	〒606-8501 京都市左京区吉田本町 工学部物理系校舎 3 階 327 号室 京都大学学際融合教育研究推進センターナノテクノロジーハブ拠点ユニット（担当：吉田） TEL： 075-753-5229 E-mail：nanohub-personnel*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp （「*」を「@」に変えてください。） ※お問い合わせは原則メールにてお願いします。
そ の 他	・選考過程及び採否の理由については一切お答えいたしかねます。 ・提出していただいた書類は、採用審査にのみ使用します。 ・正当な理由なく第三者への開示、譲渡および貸与することは一切ありません。 ・なお、提出いただいた書類は返却しませんので、予めご了承ください。 ・採用後は、成長戦略本部に所属し、学際融合教育研究推進センターナノテクノロジーハブ拠点ユニットにおいて勤務することとなります。 ・京都大学では、すべてのキャンパスにおいて、屋内での喫煙を禁止し、屋外では、喫煙場所に指定された場所を除き、喫煙を禁止するなど、受動喫煙の防止を図っています。